

# 豪威半导体（上海）有限责任公司技术改造项目及洁净室改造 二期工程项目

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 豪威半导体（上海）有限责任公司技术改造项目及洁净室改造二期工程项目

评价类型 职业病危害控制效果评价报告

项目基本情况：

豪威半导体（上海）有限责任公司（原名为华微半导体（上海）有限责任公司）成立于2001年1月，是由美国Omni Vision公司投资建设。豪威半导体（上海）有限责任公司经营范围为：生产图像传感器及其零部件，销售公司自产产品，以及提供上述产品的商业性检测。该公司一期工程、二期建设已于2003、2013年底竣工，并开始投入生产，主要为对CMOS图像传感器及其零部件功能及外观检测，年检测量6000万片。

为了提高公司的生产能力，根据豪威半导体（上海）有限责任公司的母公司美国Omni Vision公司的发展计划，决定增资2000万元，对洁净室改造、进行技改项目。

地理位置及周边环境描述：

本项目位于上海市松江出口加工区茸华路211号。

本项目所在区域为长方形，生产车间位于厂区西侧，办公楼及其他辅助用房位于厂区东侧，生产车间与办公楼之间设有11m宽的道路。

评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	张靖
审核人	张劲智	项目组成员	朱知博、刘东晓、龚利平

第一次现场调查的目的和任务：

目的：现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料，与企业进行沟通。

任务：现场实地调查，资料收集。

结果：收集资料，确定检测方案。

现场调查与  
检测

现场调查人员：王磊、张靖 时间：2013年10月10日

第二次现场检测的目的和任务：

目的：进行现场职业病危害因素检测。任务：进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写，缺乏资料的补充。

结果：完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员：张靖 时间：2013年11月13日

评价报告完成时间：2015年03月20日